Searching PAJ

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-156081

(43)Date of publication of application: 08.06.2001

(51)Int.Cl.

H01L 21/338 H01L 29/812

H01L 21/28 H01L 29/778

(21)Application number: 2000-248381

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRONICS

INDUSTRY CORP

(22)Date of filing:

18.08.2000

(72)Inventor: NISHII KATSUNORI

**IKEDA YOSHITO** MASATO HIROYUKI

**INOUE KAORU** 

(30)Priority

Priority number: 11262134

Priority date: 16.09.1999

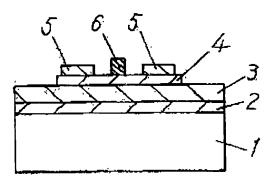
Priority country: JP

### (54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture a semiconductor device having a Schottky electrode with good adherence to a gallium nitride semiconductor and an excellent Schottky characteristic. SOLUTION: The semiconductor device has an n-type

GaN active layer 4 and a Schottky electrode 6 formed on the n-type GaN active layer 4. The Schottky electrode 6 contains silicon.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.08.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

Searching PAJ

[Patent number]

3344416

[Date of registration]

30.08.2002

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

3344410

(19)日本国特許庁(J P)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公閱番号 特別200i-156081

(P2001-156081A)

(43)公開日 平成19年6月8日(2001.6.8)

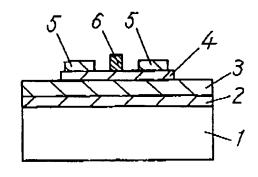
(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	<b>說</b> 別卻母	FΙ	ý-73-/³( <b>参考</b> )
HO1L 21/33	<b>3</b> - [	H01L 21/28	301H 4M104
29/812	2 ,	29/80	M 5F102
21/28	301		Н
29/77	<b>3</b> .		
	<u> </u>	客查請求 有	朝求項の数16 OL (全 11 頁)
(21) 出顧番号	\$\frac{1}{12000} - 248381(P2000 - 248381)	(71)出職人 000005	343
	•	松下電	子工業株式会社
(22) 出版日	平成12年8月18日(2000.8.18)	大阪府	高槻市率町1番1号
		(72) 発明者 西井 』	
(31) 優先權主張番号 特惠平11-282134		大阪府	高槻市幸町1番1号 松下電子工業
(32) 優先日	平成11年9月16日(1999.9.16)	株式会	<b>社内</b>
(33) 優先權主張国	日本(JP)	(72)発明者 池田	幾人
	:	大阪府?	高楓市幸町1番1号 松下電子工業
	•	株式会	<b>社内</b>
	1	(74)代理人 1000974	145
		弁理士	岩橋 文雄 (外2名)
	•		

(54) 【発明の名称】 半導体装置およびその製造方法

### (57)【製約】

【課題】 窒化ガリウム系化合物半導体に対して密着性がよく、ショットキ特性に優れたショットキ電極を有する半導体装置を製造することを目的とする。

【解決手段】 n型GaN活性層4と、n型GaN活性 層4上に形成されたショットキ電極6とを有し、ショットキ電極6がシリコンを含有する半導体装置を製造する。



最終質に続く